



1. Размеры для справок (мм).
2. Шаг координатной сетки 1мм.

Инв.	подл.						Резистивная микросборка Маска для нанесения контактных площадок	Лит.			Масса	Масштаб
												10:1
								Лист 4			Листов 5	
								НИУ МЭИ ЭР-15-15				
Инв.	подл.						Медь с подслоем ванадия (луженая)					
Инв.	подл.						АБ.ХХХХХХ.004					
Погр. и дата							Резистивная микросборка Маска для нанесения контактных площадок	Лит.			Масса	Масштаб
												10:1
								Лист 4			Листов 5	
								НИУ МЭИ ЭР-15-15				
Взам. инв.							Резистивная микросборка Маска для нанесения контактных площадок					